

(福岡本社) 〒811-2414 福岡県糟屋郡篠栗町大字和田 1043-5 TEL 092-948-3951 / FAX 092-948-3952
 (東京事業所) 〒358-0031 埼玉県入間市大字新久 933-10 TEL 04-2936-5770 / FAX 04-2936-5780
 (E-mail) info@ohdec.com (URL) <http://www.ohdec.com/>

遊 休 設 備

(詳細)		(仕様・構成)	
管 理 番 号 :	ET-F0012	電極直径	約 200
設 備 名 :	イオンミリング装置	イオン密度	最大 1mA/cm ²
型 式 :	IM-3-3	基板処理枚数	3" × 3 枚、又は 5" × 1 枚
製 造 元 :	日立製作所	ホルダ	回転及び傾斜(± 90°)可能
年 式 :	1 9 9 3	到達真空度	1 × 10 ⁻⁶ Torr 以上
		排気速度	5 × 10 ⁻⁶ Torr まで 20 分以内
		水冷機構	ステージ直接水冷
		真空バルブ	空気式
(備考)			
総重量 : 約 1,700 kg			
装置構成 : 本体、イオン源電源、制御盤、クライコンプレッサ、PR、冷却水チラー			

